測域センサの反射強度情報を含む環境マップの構築

原 祥尭(筑波大) 川田 浩彦(筑波大) 大矢 晃久(筑波大) 油田 信一(筑波大)

Map Building for Mobile Robots using SOKUIKI Sensor - Usage of Laser Reflection Intensity -

*HARA Yoshitaka (Univ. of Tsukuba), KAWATA Hirohiko (Univ. of Tsukuba), OHYA Akihisa (Univ. of Tsukuba), YUTA Shin'ichi (Univ. of Tsukuba)

Abstract— This paper describes map building using a new scan matching method, Intensity-ICP. The method uses Laser Reflection Intensity of SOKUIKI Sensor. So compared with conventional scan matching methods which are effective in only geometric featured environments, the Intensity-ICP is effective in both geometric featured and featureless environments. And we propose two methods to remove outliers in scan matching. Laser Reflection Intensity and geometric constraint are used in this method. As the result of using Intensity-ICP scan matching and outlier removing methods, an accurate map can be built. In addition, the map has abundant informations; not only geometric data but also Laser Reflection Intensity, and it is useful for robust localization.

Key Words: SOKUIKI Sensor, Scan Matching, Map Building

1. はじめに

自律型移動ロボットにおいて、自動的なマップ構築 の技術は非常に有用である。人の作業によらないロボッ トによる自動的なマップ構築においては、ロボットが 正確な自己位置を知ることが不可欠である。車輪型移 動ロボットの場合、オドメトリによる自己位置推定が よく用いられるが、オドメトリには累積誤差が大きい という問題がある。そこで測域センサ[1]を用いた自 己位置推定手法が、近年盛んに研究されている。測域 センサの測距データは高精度であり、かつ外乱光など に対してロバストなため、測域センサを用いた自己位 置推定は信頼性が高い。

測域センサを用いた自己位置推定においては、スキャ ンマッチングと呼ばれる手法がよく用いられる。スキャ ンマッチングとは、マップとなるスキャンデータと現 在位置で取得したスキャンデータをマッチングするこ とで自己位置推定を行う手法である。しかし既存のス キャンマッチング手法の多くは、形状情報を特徴量と してマッチングを行っているため、形状に変化の少な い環境、すなわち幾何特徴のない環境に弱いという問 題があった。例えば、柱などの凹凸のない壁が続く廊 下環境などにおいては、既存のスキャンマッチング手 法では正確な自己位置推定ができない。そこで筆者ら は、測域センサから得られる反射強度情報を用いるこ とで幾何特徴のない環境においても位置合わせ可能な スキャンマッチング手法、Intensity-ICPを開発した[2]。

本稿では、Intensity-ICP スキャンマッチングを用い た反射強度情報を含む環境マップの構築について述べ る。特に、マップ構築をする際に有用となる、反射強 度情報を用いて歪んだスキャンデータを除去する手法、 スキャンマッチングの際に誤対応を除去する手法につ いて述べる。

なお、本稿においては2次元空間のスキャンデータ によるマップ構築を扱う。





(a) URG-04LX[3] (b) Mobile Robot Fig.1 SOKUIKI Sensor and Mobile Robot

1 Specifications of OKO-04LA(Intensity ua		
	測定距離	0.02 ~ 5.5 m
	距離分解能	1 mm
	反射強度値域	0 ~ 40,000 程度
	走查角度	240 deg
	角度分解能	約 0.70 deg
	走査時間	100 ms/scan

Table 1 Specifications of URG-04LX(intensity data ver.)

2. Intensity-ICP アルゴリズム

Intensity-ICP アルゴリズムについて概説する [2]。 Intensity-ICP では、測域センサから得られるスキャン データの座標値と反射強度(Laser Reflection Intensity) の値を特徴量として用いる。

本研究においては、図1(a) に示す北陽電機(株)社 製の測域センサURG-04LX(以降、URGと呼ぶ)から 反射強度情報を得る。また図1(b) に示すように、URG を移動ロボット上に搭載した。なお、反射強度を取得 するためにURGのファームウェアを改造している。こ のURGの主な仕様を表1に示す。角度分解能は通常は 約0.36 deg であるが、反射強度を取得するために半分 になっている。

Intensity-ICP アルゴリズムは、ICP アルゴリズム [4] を拡張することで設計した。Intensity-ICP アルゴリズ



Fig.2 Intensity-ICP algorithm

ムの動作イメージを図2に示す。図中の、、、×の 各点が、反射強度付きのスキャンデータ点を示してい る。、、×の各点は、それぞれ反射強度が高、中、 低であることを表す。図2のような幾何特徴のないス キャンデータにおいては、同じ反射強度のスキャンデー タ点間に対応関係が付き、マッチングされることが正 解である。すなわち、はに、はに、×は×に 対応関係が付いているのが正解となる。通常のICPで は、反射強度を考慮していないために間違えた対応が 付いてしまう。しかしIntensity-ICPにおいては、反射 強度を考慮しているため正しい対応関係が付く。これ がIntensity-ICP アルゴリズムの動作イメージである。

Intensity-ICP では反射強度を用いる分、スキャンデー タの次元は3次元に増える。すなわち、座標値(x,y)の 2次元と反射強度の1次元の、合計3次元である。

Intensity-ICP における評価値は、反射強度も含めた3次元で扱う。すなわち、対応点探索においては反射強度も考慮することで、距離が近く、かつ反射強度の値も近い2点間に対応関係を付ける。

反射強度を考慮した評価値の定義を式 (1) に、同次 変換の式を式 (2) に表す。

$$e^{(m)} = \sum_{i=1}^{N} |\boldsymbol{p}_{k_{i}^{(m)}} - \boldsymbol{q}_{i}^{(m)}|^{2}$$

=
$$\sum_{i=1}^{N} \{ (x_{\boldsymbol{p}_{k_{i}^{(m)}}} - x_{\boldsymbol{q}_{i}^{(m)}})^{2} + (y_{\boldsymbol{p}_{k_{i}^{(m)}}} - y_{\boldsymbol{q}_{i}^{(m)}})^{2} + w(l_{\boldsymbol{p}_{k_{i}^{(m)}}} - l_{\boldsymbol{q}_{i}^{(m)}})^{2} \}$$
(1)

e:距離の二乗和+反射強度の差分の二乗和(評価値)
 p:参照スキャンデータ点

q:入力スキャンデータ点

3.7

(m):繰り返し計算の試行回数

N:スキャンデータ点数

k_i:入力スキャンデータ中の*i*番目の点に対応する参照 スキャンデータ点

x,*y*: 各スキャンデータ点の座標値

l: 各スキャンデータ点の反射強度 (Laser Reflection Intensity)

w:反射強度の重み係数

$$\boldsymbol{q}_{i}^{(m+1)} = \boldsymbol{T}^{(m)} + \{ \boldsymbol{R}^{(m)} (\boldsymbol{q}_{i}^{(m)} - \boldsymbol{c}^{(m)}) + \boldsymbol{c}^{(m)} \}$$
(2)

T:同次変換行列の並進成分ベクトル
 R:同次変換行列の回転成分行列
 c:測域センサ搭載位置、Rの回転中心
 測域センサの搭載位置とロボット座標系の原点が一致している場合、c⁽¹⁾ = 0 である。

x, yの単位は mm である。また、wの値は経験的に求 めた。表1に示す通り、URGの反射強度の値域は0~ 40,000 程度である。そのことを考慮し、また複数のパ ラメータを試した結果より、実装ではw = 0.0002とし た。ただし、スキャンデータにより最適な値は多少異 なってくる。

Intensity-ICP アルゴリズムの繰り返し計算の手順は 以下の通りである。

最初のステップにおいては、初期値としてオドメト リなどから得られる2つのスキャン間の相対位置から 同次変換行列を求め、入力スキャンデータを同次変換 する。

二番目のステップでは、同時変換後の入力スキャン データから参照スキャンデータへの対応点探索を行う。 この際、評価値が最も小さいスキャンデータ点、すな わち最近接点を対応点とする。

三番目のステップでは、対応点間の評価値、すなわ ち距離の二乗和が最小となるような同次変換行列を非 線形最小化法などにより求める。一般的には最急降下 法やニュートン法が用いられる。

同次変換行列が求まったら最初のステップに戻り、入 カスキャンデータを求めた同次変換行列により同次変換 する。以降はこれらのステップの繰り返し計算である。

この結果、ある同次変換行列に収束する。ここで、同 次変換行列を求めることが、スキャンを行った自己位 置を推定することに等しい。

3. マップ構築における問題点と対策

3.1 スキャンデータの歪み

測域センサはレーザ光を用いて測距するセンサであ る。そのため、測域センサの測距データが高精度であ るとはいえ、スキャン対象物の光反射特性によっては、 得られるスキャンデータが歪んでしまう。スキャンデー タが歪んでしまうようなスキャン対象物としては、金 属などの反射率が高すぎる物や、半透明のプラスチッ クなどが挙げられる。歪んでいるスキャンデータは、ス キャンマッチングの際に外れ値となり、マッチング精 度を下げてしまう。

これはどのような測定原理を用いている測域センサ においても発生する問題であり、測域センサが光を用 いている以上、避けられない問題である。少なくとも、 URG および SICK 社製の LMS200 においてはこの問題 が起こることを確認している。

反射率が高すぎる物をスキャンした際にスキャンデー タが歪んでしまう現象は、URG においては位相差法 を用いて測距していることに起因している。URG は AGC(Auto Gain Control)を用いて受光素子である APD (Avalanche Photodiode)の電圧を調整している[1]。ス キャンデータが歪んでしまう現象は、AGC による制御 の限界を超えてしまい、正確な反射光の波形、つまり位 相が得られないことによって起こる。逆に言えば、AGC による制御の限界を超えているスキャン点を除去する ことで、歪んでいるスキャンデータを除去することが できる。

URG から得られる反射強度の値は APD の電圧に相 当する。しかし、単に反射強度の値が高いというだけ で AGC による制御の限界を超えていると判断するこ



Fig.3 Experimental environment of outlier removing



とはできない。これは、得られる反射強度の値はAGC によって制御された後の値であるため、反射強度の値 が高かったとしても、それがAGCによる制御の限界を 超えているかどうかは分からないためである。すなわ ち、反射強度の値が高いということは、AGCによる制 御の限界を超えていることの必要条件ではあるが十分 条件ではない。

そこで複数回の実験を行った結果、URGからの距離 が近く、かつ反射強度の値が高いスキャン点は、AGC による制御の限界を超えている可能性が高いという知 見が得られた。よって、URGからの距離が近く、かつ 反射強度の値が高いスキャン点を除去することで、歪 んでいるスキャンデータを除去することができる。

このアルゴリズムを実装し、有効性を評価する実験 を行った。今回の実装では、URG からの距離が1m以 内であり、かつ反射強度の値が27000を超えているス キャン点を除去するようにした。実験環境を図3に示 す。ロボットの左側には塗装されていないステンレス 製の棚が、右側にはクリーム色に塗装された棚がある 環境である。除去する前のスキャンデータを図 4(a) に、 除去後のスキャンデータを図 4(b) に示す。なお、URG のスキャン中心が座標系の原点である。図4(a)のスキャ ンデータを見ると、URG とスキャン対象物との角度が 90 deg 付近のスキャンデータが歪んでいるのが分かる。 特にロボットの左側にある塗装されていないステンレ ス製の棚をスキャンしたデータは、最大で100mm以 上歪んでいる。一方で図 4(b) のスキャンデータを見る と、歪んでいる部分をうまく除去できていることが分 かる。よって、本稿で提案する歪み除去アルゴリズム は有効だと言える。

3.2 対応する参照スキャン点のない入力スキャン点

スキャンマッチングによってマップ構築を行う場合、 入力スキャン中の参照スキャンにない部分をマップに 加えていくことで、マップ領域を拡大していく。その ため、入力スキャン中には含まれるが参照スキャン中 にはないスキャン点が存在する。このことが非常に問 題となる。すなわち、入力スキャン中には含まれるが



Fig.5 Bidirectional search for correspondences

参照スキャン中にはないスキャン点を除去してからマッ チングを行わないと、これらの点に間違えた対応関係 が付いてしまい正確な位置合わせができない[5]。

文献[6] などにおいては ICP アルゴリズムに M 推定 を導入し、誤対応の影響を小さくしている。しかし M 推定を用いても外れ値の影響を小さくできるだけであ り、対応する参照スキャン点のない入力スキャン点を 除去できるわけではない。よって M 推定を用いたとし ても、参照スキャン点のない入力スキャン点における 誤対応の影響が残り、正解への収束精度は落ちる。

また RANSAC などの、ランダムサンプリングによっ て評価値の良いスキャン点のみを用いる手法は、ICP アルゴリズムとうまく適合しない。ICP アルゴリズム は、繰り返し計算の初期のステップにおいては誤対応 があったとしても、繰り返し計算を重ねることで誤対 応を減らしていき正解へ収束させていくアルゴリズム だからである。そのためランダムサンプリングによっ て対応する参照スキャン点のない入力スキャン点を除 去することはできず、偶然評価値の良い間違えた対応 関係だけが残ってしまい、正解には収束しない。

文献 [7] では適応的に調整される閾値によって誤対応を除去している。文献 [8] では位置合わせ誤差が適度に小さい対応点だけを利用している。本研究ではこれらを参考にして、他と比較して評価値が大きく異なる対応関係を除去することで誤対応を除去する。

さらに、対応点の双方向探索による誤対応除去アル ゴリズムを提案する。これは入力スキャンから参照ス キャンへの対応点を探索するだけでなく、参照スキャ ンから入力スキャンへの対応点探索も行い、双方向の 対応点の探索結果が一致した対応関係のみを使用する というものである。繰り返し計算の初期において双方 向探索を行うと逆に正解への収束性が悪くなるが、あ る程度収束した後に双方向探索を行うと正解への収束 精度が向上する。

なお、スキャン点の間隔が小さいと上記アルゴリズ ムがうまく動作しないため、スキャンデータは適当な 間隔で間引く。これは計算量の削減にもなる。今回の 実装では 50 mm の間隔で間引いた。

双方向探索による誤対応除去アルゴリズムの動作イ メージを図5に示す。矢印が各点の最近接点を表して おり、実線は双方向の探索結果が一致した対応関係を、 破線は一致しなかった対応関係を意味する。双方向探 索の結果が一致した対応関係のみを用いてマッチング を行うと、正しく位置合わせできることが分かる。

文献 [9] においては、ある閾値以上の評価値を持つ対応関係を除外し、かつスキャン領域の端にあるスキャン点の対応関係を除外している。本稿で提案する手法



Fig.6 Experimental environment of mapping

は文献[9]の手法とほぼ同じ挙動を示すが、この手法よ りも有効性が高い。すなわち、スキャン領域の端以外 のスキャンデータにも有効である。例えば本稿で提案 する手法は、オクルージョンや前述の歪み除去によっ て対応する参照スキャン点のない入力スキャン点が生 じた場合にも有効である。

4. マップ構築

以上の Intensity-ICP アルゴリズム、および歪み除去 と誤対応除去のアルゴリズムを実装し、Intensity-ICP ス キャンマッチングによるマップ構築実験を行った。

実験環境を図6に示す。この屋内環境を、人がロボットを操作することで走行させた。一定間隔ごとにスキャンデータを取得し、走行終了後にマップ構築を行った。

文献 [2] に示す通り、URG から得られる反射強度は、 不変な特徴量ではない。反射強度はスキャン対象物の 表面の色や材質によって一意に決まる訳ではなく、同 じ対象物をスキャンしたとしても、対象物までの距離 と角度に応じて得られる反射強度が異なってくる。す なわち、反射強度はスキャンをする位置に依存する。

そこで本稿では、スキャンマッチングを行う2つの スキャン間において、スキャン位置の変化が反射強度 に影響を与えない程度に小さい場合のみを扱う。これ により反射強度を不変特徴量とみなす。

よって、現時点までに構築したすべてのマップを参 照スキャンとするのではなく、前回スキャンした位置 でのスキャンのみを参照スキャンとし、現在位置で取 得したスキャンを入力スキャンとする、逐次型のマッ チングによりマップ構築を行った。

Intensity-ICP スキャンマッチングを用いて構築した マップを図7に示す。このように、反射強度情報を含 む環境マップを構築することに成功した。

なお比較のために、オドメトリのみで構築したマッ プを図8に示す。オドメトリのみを用いて構築したマッ プは、累積誤差の影響でマップが歪んでしまっている。 一方、Intensity-ICP スキャンマッチングを用いて構築 したマップは、オドメトリのみにより構築したマップ と比較して精度が良く、かつ反射強度情報も含んでい るために情報量が多く、ロバストな自己位置推定に有 用であると考えられる。

5. 今後の課題

前述の通り、本稿では反射強度を不変特徴量である と近似している。しかし実際には反射強度は不変な特 徴量ではない。そのため、反射強度から物体表面の反 射特性などの不変な特徴量を求め、その値を用いた方



Fig.7 Map built by Intensity-ICP scan matching



Fig.8 Map built by odometry

が良い。あるいは、不変特徴量として反射強度の微分 値を用いる手法も有効だと思われる。

6. まとめ

本稿では、Intensity-ICP スキャンマッチングを用いた 反射強度情報を含む環境マップの構築について述べた。 特に、マップ構築をする際に有用となる、反射強度情 報を用いて歪んだスキャンデータを除去する手法、双 方向探索などにより誤対応を除去する手法を提案した。

参考文献

- Hirohiko Kawata, Akihisa Ohya, Shin'ichi Yuta, Wagle Santosh, and Toshihiro Mori : "Development of ultra-small lightweight optical range sensor system", *Proc. of IROS'05*, pp.3277-3282, 2005.
- [2] 原祥尭,川田浩彦,大矢晃久,油田信一:"測域センサの 反射強度データを用いたスキャンマッチングによる移動 ロボットの自己位置推定", Proc. of ROBOMEC'06, 2006.
- [3] Hokuyo Automatic Co., Ltd.
 http://www.hokuyo-aut.co.jp/
- [4] Paul J. Besl, and Neil D. McKay : "A Method for Registration of 3-D Shapes", *IEEE Trans. on PAMI*, Vol.14 No.2 pp.239-256, 1992.
- [5] 増田健、岡谷(清水)郁子、佐川立昌: "距離データ処理-複数距離画像からの形状モデル生成技術",第146回 CVIM, pp.105-116, 2004.
- [6] 金子 俊一, 近藤 友紀, 宮本 敦, 五十嵐 悟: "M 推定を導 入したロバスト ICP 位置決め法", 精密工学会誌, Vol.67 No.8 pp.1276-1280, 2001.
- [7] Z. Zhang : "Iterative point matching for registration of freeform curved surfaces", *International Journal of Computer Vision*, Vol.13, number 2, pages 119-152, 1994.
- [8] K. Pulli : "Multiview registration for large data sets", Proc. of Second International Conference on 3D Digital Imaging and Modeling, pp.160-168, 1999.
- [9] Greg Turk, and Marc Levo : "Zippered Polygon Meshes from Range Images", *Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, (Proc. of SIGGRAPH'94)*, pp.311-318, 1994.